

# NUBIC知的財産情報開示

開示日： 2003年02月28日

各位

NUBIC知的財産情報の要約をお届けいたします。  
尚、NUBICベンチャークラブ特別会員、一般会員にはすでにお知らせしています。

	NUBIC管理番号：2002000067	整理番号	10421	担当者	片山 充子
表 題	層状ランタン,その製造方法,酸化ランタン層間化合物およびガス吸着剤				
技術分野	材料	化学・薬品	環境		
適応製品	触媒,ガス吸着剤				
目 的	新規構造である層状構造を持つ酸化ランタンの製造法を提供する。また,それをガス吸着剤として応用する。				
技術概要	本発明のゾルーゲル法を用いて酸化ランタンゾル液を作製する。そのゾルをゲル化(溶媒を除去)して,電気炉で焼成することにより層状酸化ランタンを製造する。この酸化ランタンは層状構造であり,これは新規構造である(層状構造を持つはじめての例)。層間に炭酸ガスなどを吸着でき,ガス吸着剤として使用できる。				

技術移転等をご希望の場合は,下記事項をご記入の上,本用紙にてお申込みください。

(FAX,e-mail,郵送いずれでも可。)

各担当コーディネーターからご連絡を申し上げます。

面談希望日時					
(ふりがな) 氏 名					
会社名					
所 属		役職			
電話番号		FAX番号			
E-mail					
連絡事項					

【 申込み・問い合わせ先 】



日本大学国際産業技術・ビジネス育成センター (NUBIC)

〒102-8275 東京都千代田区九段南4-8-24 日本大学会館

TEL :03-5275-8139 FAX :03-5275-8328 e-mail nubic@adm.nihon-u.ac.jp